

Urządzenie z serii 5239

Urządzenie z serii 5239 dostarcza gaz dogodnie do systemu laserowego czyszczenia zapewniając czystość gazu. Regulator z integralnym zaworem membranowym może być połączone bezpośrednio do portu niskiego ciśnienia 623 lub do źródła azotu wysokiego przepływu.



806-5239 shown

Regulator

- Konstrukcja**
Mosiądz
- Pokrywa**
Chromowany odlew
- Gniazdko**
PTFE
- Filtr**
10 mikronowy
- Membrana**
Nierdzewna stal
- Wewnętrzne uszczelki**
PTFE

Zawór membranowy

- Konstrukcja i złącza**
Chromowany mosiądz
- Membrany**
Elgiloy®
- Gniazdko**
PCTFE
- Uszczelki**
Metalowe

Specyfikacje

- Maksymalne ciśnienie wlotowe**
3,000 PSIG (210 BAR)
- Temperatura**
-40 do 140°F (-40 do 60°C)
- Mierniki**
2" średnica
- Połączenie wlotowe**
1/4" MPT
- Połączenie wylotowe**
1/4" rura ze stali nierdzewnej
- Szczelność**
1 x 10 scc/sec
- Cv**
0.17

Dane dotyczące zamówień

Numer	Opis
806-5239	Zawiera regulator i zawór membranowy
835-0204	Tylny panel montażowy